



ISSN: 2447-5580

Declaração

(Responsabilidade, Direitos Autorais e Permissão para a Publicação)

Os autores do artigo intitulado “**Síntese de nanocristais de óxido de estanho para deposição de filmes finos com potencial aplicação em sensor de gás**” declaram que o mesmo não infringe qualquer direito autoral ou outro direito de propriedade de terceiros. É original e não foi publicado previamente, em sua totalidade ou partes, em qualquer idioma, exceto seu resumo e não está em processo de avaliação ou será submetido a outro periódico, enquanto o mesmo estiver em análise pelo Conselho Editorial e pelo Conselho Científico deste Periódico.

Todos os autores se declaram responsáveis pelo conteúdo abordado no artigo, estando cientes de que, de acordo com as Normas Editoriais da Revista BJPE, não há concessão de qualquer tipo de remuneração ou contraprestação econômica aos autores.

Os autores cedem os direitos de publicação à Revista BJPE, ISSN: 2447-5580, vinculada ao Departamento de Engenharia e Tecnologia (DETEC) do Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES.

São Mateus, 29 de agosto de 2016

Michael Rodrigues Silva
Nome legível

29/08/2016
Data

Michael Rodrigues Silva
Assinatura

Cleocir José Dalmaschio
Nome legível

29/08/2016
Data

Cleocir José Dalmaschio
Assinatura